



## KEK放射光利用技術入門コース - 粉末X線回折による結晶構造解析 -

## < 4.リートベルト法による 粉末構造解析入門>

本コースは4章からなる。この4章では、リートベルト法による粉末構造解 析の入門コースとして、リートベルト法の概念を説明し、物質・材料研究機構 で開発されたRIETAN-FPにて実際に解析を進める手順を述べる。

Nanotech CUPAL KEK 事務局

1



目 次



# 4.リートベルト法による粉末構造解析入門 4.1 リートベルト法とは? 4.2 解析の実際





## 4.1 リートベルト法とは?

粉末X線回折実験により得られる回折プロファイルを、結晶構造やピークプロファイ ルといったパラメータから再現されるパターンで最小二乗法フィッティングを行うことに より、結晶構造パラメータを精密化する。オランダの結晶学者ヒューゴ・リートベルト (Hugo Rietveld) により考案された。現在、研究者に広く使われているプログラムとして、 物質・材料研究機構の泉富士夫博士が開発したRIETAN-FP、フランスLLB(Laboratoire Léon Brillouin)のJuan Rodriguez-Carajalが開発したFullProf、アメリカで開発され たGSAS等がある。

ここでは放射光を用いた測定方法の習得に重きを置いているため、構造解析の 理論については以下の資料を参照願いたい。

- (1)泉富士夫の粉末回折情報館 http://fujioizumi.verse.jp/
- (2)中井泉(著)、泉富士夫(著)、日本分析化学会X線分析研究懇談会(編集) 粉末X線解析の実際–リートベルト法入門
- (3) 坪田雅己、伊藤孝憲、 "RIETAN-FP で学ぶリートベルト解析"、情報機構 (2012).



4.2 解析の実際(1)



- RIETAN-FPによる粉末X線構造解析 -

本講習の目的はリートベルト解析の体験であり、入門編である。本格的な解析方法の展開は、前ページに上げた参考書籍を参照願いたい。ここで用いる RIETAN-FPは、http://fujioizumi.verse.jp/download/download.html よりダウンロ ード可能である。

ここでは、KEK\_BL-8Bの端末にダウンロードされたRIETAN-FPに従って以下の 解析法を記述する。従って、プログラムの今後のバージョン変更によって以下に記 述する行数等が変わる場合があることを予め了解願いたい。





## 4.2 解析の実際(2)

#### シミュレーション

構造解析を行う前に、使い方に慣れるためにRIETAN-FPのシミュレーションモード を用いてX線粉末回折プロファイルを再現してみる。波長校正に使用したCeO2を例 とする。





## 4.2 解析の実際(3)



#### 1.C:¥RIETAN-FP¥work¥Cupalのceo2.batの編集

SET SAMPLEを変更 ins.fileと同じにする。 (変更前)SET SAMPLE=FapatiteJ (変更後)SET SAMPLE=ceo2

#### 2.ceo2.insの編集

45行目 タイトルを変更する。 (変更前)Fluorapatite, Ca5F(PO4)3 (変更後)CeO2

49行目 線源の変更 (変更前)NBEAM = 1: 特性X線を用いる実験室X線回折 (変更後)NBEAM = 2: 放射光X線回折

51行目 simulation mode (変更前) NMODE = 0: リートベルト解析 NMODE = 1!シミュレーション (変更後) NMODE = 0! リートベルト解析 Copyright 2016 CUPAL KEK NMODE = 1: シミュレーション





## 4.2 解析の実際(4)

107行目 仮想線源の波長を指定する。 0.6888に変更する。

131行目 化学種を設定する。 (変更前)'O-' 'P' 'Ca2+' 'F-' / (変更後)'Ce3+' 'O2-' /

138行目 異常散乱項を入力する。(注1) -0.4748 2.8880 0.0105 0.0074

165行目 多相試料の解析を行う時に必要。 ここではCeO<sub>2</sub>の1相しか考慮しないので必須ではないが、練習のため変更してみる。 (変更前)PHNAME1 = 'Fluorapatite': Phase name (CHARACTER\*25). (変更後)PHNAME1 = 'ceo2': Phase name (CHARACTER\*25).

(注1) 異常散乱項は波長と原子によって異なる。実験室系では波長が幾つかに限られるが、放射光では自由に波長が選べるため、手入力が必要になる。東工大佐々木研究室からデータが公開されている。

http://lipro.msl.titech.ac.jp/





## 4.2 解析の実際(5)

#### 166行目 空間群の番号を225に変更する。

(変更前) VNSI='A-176':(Vol.No. of Int.Tables:A or I)-(Space group No)-(Setting No). (変更後) VNSI='A-225':(Vol.No. of Int.Tables:A or I)-(Space group No)-(Setting No).

168行目 Hermann-Mauguin記号を入力する。

¥…¥RIETAN\_Programs¥Spgr.dafをエディタで開き、No. 136のFm-3mをコピーし て張り付ける。マニュアルによると、スペースがある場合でも削らずにcopy & paste することが推奨されている。

(変更前)

HKLM1 = 'P 63/m ': hkl and m are generated from the Hermann-Mauguin symbol.#1

HKLM1 = 'P 63/m\*'! Crystal-structure data based on the Hermann-Mauguin symbol are standardized.#2

(変更後)

HKLM1 = 'F m -3 m ': hkl and m are generated from the Hermann-Mauguin symbol.#1

HKLM1 = 'F m -3 m \*'! Crystal-structure data based on the Hermann-Mauguin symbol are standardized.#2

Copyright 2016 CUPAL KEK





## 4.2 解析の実際(6)

371行目 格子定数の設定をする。

左から、a、b(=a)、c、a、b、g 全体に共通の等方性原子変位パラメータQ。 一番右に並んだ7つの数字はIDと呼ぶ。変更前の1010000とは次のような意味 である。

1に設定したa、c Rietvelt解析の時に動かすパラメータ。 0に設定したa、b、g Q Rietvelt解析の時に止めておくパラメータ。 ここではsimulationであるのでIDは全て固定で行う。

(変更前)CELLQ 9.36884 9.36884 6.88371 90.0 90.0 120.0 0.0 1010000 (変更後)CELLQ 5.4112 5.4112 5.4112 90.0 90.0 90.0 0.0 0000000







380行目 CeとOの原子座標を入力する。
左から順に、
Ce/Ce3+:化学種のラベル/131行目で決定した化学種。
1.0: Ce の席占有率、g。
0.0000: Ce の分率座標。x ~ zまで同様。
1.0: 等方性温度因子パラメータB。
00000: g、x、y、z、BのID。ここではsimulationなのですべて0として固定する。

#### (変更前)

- 01/O- 1.0 0.324184 0.485358 0.25 0.737457 01101
- O2/O- 1.0 0.591783 0.469823 0.25 0.739035 01101
- O3/O- 1.0 0.339149 0.257271 6.98004E-2 0.83381 01111
- P/P 1.0 0.39731 0.367878 0.25 0.554302 01101
- Ca1/Ca2+ 1.0 0.333333 0.666667 1.33E-3 0.647714 00011
- Ca2/Ca2+ 1.0 0.241793 -7.9608E-3 0.25 0.531388 01101
- F/F- 1.0 0.0 0.0 0.25 1.42319 00001

#### (変更後)

- Ce/Ce3+ 1.0 0.0000, 0.0000, 0.0000 1.0 00000
- 0/02- 1.0 0.2500, 0.2500, 0.2500 1.0 00000

Copyright 2016 CUPAL KEK





## 4.2 解析の実際(8)

 batファイルの実行 ceo2.batをダブルクリックして実行するとceo2.itxとceo2.lstが生成される。 RIETVIEWにて生成された粉末X線回折プロファイルが表示される。 ceo2.lstには構造因子が出力される。



RIETVIEWで表示されたCeO2の粉末X線回折プロファイル





## 4.2 解析の実際(9)

4. TiO<sub>2</sub>(ルチル構造)での解析例



TiO2の結晶構造



4.2 解析の実際(10)



RIETVIEWで表示されたTiO2の粉末X線回折プロファイル





#### 4.2 解析の実際(11)

#### リートベルト法による結晶構造パラメータの最適化

シミュレーションで使用したCeO2のins fileをさらに修正して使用する。 CeO2は対称性が高く原子位置は全て特殊位置にあるため、原子座標は固定されたままである。温度因子やプロファイル関数、バックグラウンドなどが最適化される。

51行目 simulation modeからリートベルト解析へ変更 (変更後)NMODE = 0: リートベルト解析 NMODE = 1! シミュレーション

460行目 一部の測定点を除いてパラメーターを精密化する。 (変更前)NEXC = 0:全ての測定点を使用してパラメーターを精密化する。 NEXC = 1! 一部の測定点を除いてパラメーターを精密化する。 (変更後)NEXC = 0!全ての測定点を使用してパラメーターを精密化する。 NEXC = 1:一部の測定点を除いてパラメーターを精密化する。





#### 4.2 解析の実際(12)

463行目 精密化に使わない2qの範囲を指定する。 精密化に使わない2qの範囲 〔0.0 14.99〕 〔130.01 180.0 〕

ここで一度解析を行う。ceo2.batをダブルクリックすると解析を開始する。 パラメータが収束すれば順調に解析が進んでいる。収束しない場合はプロファイル (ピーク形状)が正しくないので、プロファイルの値を変える。 例えば、

355行目 半値幅パラメータを増やす。

(変更前)

# 半値幅パラメータ、U、V、W、a dummy。

FWHM3 5.874843E-3 -2.614835E-3 5.290567E-3 0.0 1110 (変更後)

# 半値幅パラメータ、U、V、W、a dummy。

FWHM3 1.074843E-2 -2.614835E-3 5.290567E-3 0.0 1110

あとは、うまくプロファイルが合うように試行錯誤を繰り返す。プロファイルの形は 試料の状態に依存するので一概に良い方法がある訳ではない。色々試すことが 大切である。 Copyright 2016 CUPAL KEK





## 4.2 解析の実際(13)

#### CeO2でのリートベルト解析例

パラメータ設定がうまくいけば、測定値と計算値の差(下図の青線)がほとんど0 (ゼロ)になる。うまく収束しない場合には、狭い散乱角範囲から合わせこみ、少 しずつ散乱角を広げていくとうまくいくことがある。下図から、さらに角度範囲を広 げて解析の精度を上げていく。



#### 粉末X線回折第4部/全4部

資料作成·監修 KEK物質構造科学研究所 熊井玲児 教授 KEK物質構造科学研究所 佐賀山基 准教授 Nanotech CUPAL KEK 事務局 2016年6月6日作成